

<<光学薄膜制备技术>>

图书基本信息

书名：<<光学薄膜制备技术>>

13位ISBN编号：9787512341364

10位ISBN编号：7512341369

出版时间：2013-6

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<光学薄膜制备技术>>

内容概要

《光学薄膜制备技术》是为满足现代高职教育教学需要而编写的专业技术教材。

内容包括光学薄膜原理、常用光学薄膜、真空镀膜技术、膜层厚度监控方法、光学薄膜制备工艺因素、真空镀膜材料、薄膜的结构特性和光学薄膜检测等。

《光学薄膜制备技术》内容丰富、知识面广、实用性强，注重理论与实践相结合。

《光学薄膜制备技术》既可作为光学、光电类应用型本科和高职院校的专业课教材，也可供相近专业的师生和从事相关工作的工程技术人员参考。

<<光学薄膜制备技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>